

مقایسه داده های مگنتومتر پرتون و مگنتومتر ممز

پریسا ملکی^۱، هاشم شاهسونی^۲

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان، سنندج، ایران parisa.maleki92@gmail.com

^۲ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران h.shahsavani@uok.ac.ir

چکیده

شناسایی ساختارهای زیر زمین همواره مورد توجه زمین شناسان و متخصصین بوده است. شناسایی این ساختارها با استفاده از روش های غیر مستقیم به دلیل هزینه پایین و غیر مخرب بودن جز بهترین روش ها برای شناسایی ساختار درون زمین محسوب می شوند. یکی از روش های غیر مستقیم روش مغناطیس سنجی است. این روش یکی از زیر مجموعه های روش های ژئوفیزیکی است که برای اکتشاف منابع فلزی زیرزمینی همچون آهن و مگنتیت کاربرد فراوانی دارد. مگنتومترهای پرتون از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در مغناطیس سنجی می باشد. این مگنتومترها دارای دقت یک صدم نانو تسلا می باشد. با توجه به این موضوع که ناهنجاری های میدان مغناطیس مرتبط با کانسارهای اقتصادی آهن در برداشت های زمینی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نانو تسلا و حتی بیشتر می باشند بنابراین چنین دقتی در بسیار از موارد ضروری به نظر نمی رسد.

اخیراً با معرفی تکنولوژی ممز حسگرهای بسیار کوچکی توسعه داده شده اند که با دقت کمتر از ۱۵ نانوتسلا قادرند میدان مغناطیسی زمین را اندازه گیری کنند. در عوض این مگنتومترهای بسیار ارزان قیمت، سبک و کوچک می باشند. با توجه به این مزایا در این مطالعه داده های برداشت شده دومگنترومتر ممز و پرتون در امتدای یک پروفیل با یک دیگر مقایسه شده اند. این مقایسه قابلیت های حسگرهای ممز در آشکار سازی ناهنجاری های فلزی زیر سطحی را آشکار ساخته است.

واژه های کلیدی

مغناطیس سنجی، ژئوفیزیک، تکنولوژی، ناهنجاری، ممز.

مقدمه

ممز^۱ تکنولوژی حسگرهایی در اندازه میکروسکوپی می باشد و از اجزای الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده اند. اندازه اجزای تشکیل دهنده ممز یک تا صد میکرومتر می باشد. ممزها معمول دارای یک پردازنده مرکزی و میکرو حس گرهایی هستند که با آن در ارتباط می باشند.

۱- تاریخچه

سابقه استفاده از حس گرهای ممز به سال ۱۹۷۰ باز می گردد که یک حسگر فشار در اندازه میکرو متر به منظور اندازه گیری فشار

خون ابداع و معرفی شد. به نظر می رسد این حسگرها اولین حسگرهای ممز بودند که به صورت تجاری تولید و به فروش رسیدند. در سال ۱۹۷۸ تکنولوژی میکروماشین های سیلیکونی در نازل پرینترهای جوهر افشان مورد استفاده قرار گرفت. در این پرینترها آریشی از نازل های جوهر افشان، قطرات بسیار ریز جوهر را روی کاغذ می پاشیدند. به این ترتیب این تکنولوژی پرینترهای جوهر افشان را قادر به خلق تصاویری با وضوح و قدرت تفکیک پذیری بالا ساخت. در اوایل دهه ۱۹۸۰ مرکز تحقیقات هسته ای کارلسروهه^۲ ابزار برش، حکاکی و جوشکاری را با استفاده از پرتوی ایکس توسعه داد. این ابزار توانایی تولید ساختارهایی در مقیاس میکروسکوپی را فراهم آورد [1]. پس از آن در سال ۱۹۸۹ اولین میکرو موتور که با نیروی الکترو استاتیکی دوران می کرد توسط پژوهشگران دانشگاه برکلی در کالیفرنیا ساخته شد [2,3]. با آغاز دهه ۱۹۹۰ تکنولوژی ممز وارد مرحله تازه ای از رشد و توسعه شد. بیشتر این رشد و توسعه مربوط به حسگرهای اینرسی که بر روی کیسه های هوای اتومبیل کار گذاشته می شدند متمرکز شدند. حسگرهای اینرسی یا شتاب سنج- های سری ADXL ساخته شده توسط شرکت آنالوگ دیوایس^۳ از یک جز معلق و یک بخش پردازش سیگنال که در یک قطعه قرار گرفته اند تشکیل شده است. بازار هدف اولیه این شتاب سنجها بازار اتومبیل بود. در سال های بعد این حسگرها در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفتند [4]. با بهینه سازی شتاب سنجها حسگرهای ژایرسکوپ ابداع شدند که توانایی اندازه گیری دوران اجسام را داراست [5]. در سال ۲۰۰۱ کتابی با عنوان "جهان آینده: استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱" توسط کمیسیون امنیت ملی آمریکا تدوین و منتشر شد. در این کتاب پیش بینی شد که یکی از چهار فناوری مهم ربع قرن آیند جهان، تکنولوژی ممز خواهد بود در سال- های بعد از تکنولوژی ممز در ویدئو پروژکتورها به منظور افزایش کیفیت تصویر استفاده شد از اواخر دهه اول قرن بیست و یکم تعدادی از مراکز تحقیقاتی ژئوفیزیکی و زلزله شناسی علاقه مند به استفاده از تکنولوژی ممز شدند. به این ترتیب برخی از دانشمندان این حوزه از این تکنولوژی به منظور ثبت زلزله ها در یک شبکه متراکم استفاده نمودند. در کالیفرنیا توسعه شبکه زلزله نگاری با استفاده از تکنولوژی ممز در حال حاضر آغاز شده است [6]. این پروژه شامل یک شبکه ثبت کننده زلزله می باشد و توسط دانشگاه استنفورد و انجمن شبکه

^۱ - Karlsruhe Nuclear Research Center

^۲ - Analog Device

^۱ - Micro Electro Mechanical System (MEMS)